

成像跟踪技术导论



作者：杨宜禾，周维真著

出版社：西安：西安电子科技大学出版社

出版日期：1992.04

总页数：246

说明：登录教客网（<https://www.jiaoke.com/book/detail/10533217.html>）查找全本阅读方式

成像跟踪技术导论 评论地址：<https://www.jiaoke.com/book/detail/10533217.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaoke.com/book/detail/10533217.html>

书名：成像跟踪技术导论